



第 985 号

技 術 賞  
阿 部 真 之 殿

あなたが「計測と制御」他で発表された論文「ピコメートルオーダーでの高精度位置決め技術の開発と原子レベル物性計測への応用」は優秀なものであり計測自動制御の分野において寄与するところ大なるものと認めます

よってここに2008年度計測自動制御学会技術賞を贈呈いたします

2008年8月21日

社団法人 計測自動制御学会

会 長 久 間 和 生

